

Protokół WKJK/3/2024-2028

z głosowania zdalnego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej

Głosowanie zorganizował:

Przewodniczący Komisji, dr hab. inż. Artur Wiatrowski, prof. uczelni

Lista osób, które wzięły udział w głosowaniu:

1. dr hab. inż. Artur Wiatrowski, prof. uczelni,
2. dr hab. inż. Alicja Mazur, prof. uczelni,
3. dr hab. inż. Damian Wojcieszak, prof. uczelni,
4. dr hab. inż. Ryszard Korbutowicz, prof. uczelni,
5. dr hab. inż. Adam Szyszka, prof. uczelni,
6. Wiktor Pudło,
7. dr inż. Wojciech Kijaszek,
8. dr inż. Agnieszka Wielgus,
9. dr inż. Przemysław Plaskota,
10. dr inż. Sylwester Nowocień.

Porządek głosowania:

1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia aktualizacji sekcji C Księgi Jakości Kształcenia.

W dniu 27.08.2025 r. Przewodniczący WKJK poinformował członków WKJK o pracach związanych z aktualizacją Księgi Jakości Kształcenia (załącznik 1.), przekazując członkom WKJK zmodyfikowaną wersję Księgi Jakości Kształcenia. W wiadomości wyszczególniono poszczególne sekcje KJK oraz zakres wprowadzonych modyfikacji w sekcji C. Przewodniczący WKJK zwrócił się do członków WKJK z prośbą o przekazywanie informacji zwrotnych drogą elektroniczną do dnia 17.09.2025 r.

W wiadomości przesłanej dnia 18.09.2025 r. (załącznik 2.) Przewodniczący WKJK, nawiązując do wcześniejszej korespondencji, przekazał informacje o braku zgłoszenia potrzeby spotkania stacjonarnego oraz braku zgłoszenia uwag merytorycznych do projektu sekcji C KJK. Następnie zarządził głosowanie elektroniczne w terminie do 26.09.2025 r.

Ad. 1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Procedury organizacji procesu dyplomowania.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania: 18, liczba oddanych głosów w tym głosowaniu: 9, głosów ważnych: 9, głosów nieważnych: 0		
głosów „tak”: 9	głosów „nie”: 0	„wstrzymał się”: 0

Osoba głosująca	Głos
dr hab. inż. Artur Wiatrowski, prof. uczelni	ZA
dr hab. inż. Alicja Mazur, prof. uczelni	ZA
dr hab. inż. Jarosław Sotor, prof. uczelni	NB
dr hab. inż. Grzegorz Soboń, prof. uczelni	NB
dr hab. inż. Tomasz Piasecki, prof. uczelni	NB
dr hab. inż. Damian Wojcieszak, prof. uczelni	ZA
dr hab. inż. Ryszard Korbutowicz, prof. uczelni	ZA
dr hab. inż. Adam Szyszka	ZA
prof. dr hab. inż. Artur Wymysłowski	NB
dr hab. inż. Przemysław Janik, prof. uczelni	NB
mgr inż. Wiktoria Weichbrodt	NB
Wiktor Pudło	ZA
dr inż. Wojciech Kijaszek	ZA
dr inż. Wojciech Kubicki	NB
dr inż. Karolina Laszczyk	NB
dr inż. Agnieszka Wielgus	ZA
dr inż. Przemysław Plaskota	ZA (głos spóźniony, oddany 30.09.2025)
dr inż. Sylwester Nowocień	ZA

UCHWAŁA NR 4/2024-2028**Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia****Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej****z dnia 30 września 2025 r.****w sprawie zatwierdzenia sekcji C Księgi Jakości Kształcenia**

- § 1. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie Uchwały Rady Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej nr 67/9/RW12N/2024-2028 z dnia 23 kwietnia 2025 r., zatwierdza sekcję C Księgi Jakości Kształcenia.
- § 2. Obowiązująca wersja Księgi Jakości Kształcenia stanowi załącznik do uchwały.
- § 3. Traci moc uchwała WKJK/4/2021-2024 z dnia 13.06.2022 r.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

dr inż. Wojciech Kijaszek

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Artur Wiatrowski, prof. uczelni



UCHWAŁA NR 4/2024-2028

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej z dnia 30 września 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sekcji C Księgi Jakości Kształcenia

- § 1. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie Uchwały Rady Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej nr 67/9/RW12N/2024-2028 z dnia 23 kwietnia 2025 r., zatwierdza sekcję C Księgi Jakości Kształcenia.
- § 2. Obowiązująca wersja Księgi Jakości Kształcenia stanowi załącznik do uchwały.
- § 3. Traci moc uchwała WKJK/4/2021-2024 z dnia 13.06.2022 r.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Artur Wiatrowski, prof. uczelni



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki,
Fotoniki i Mikrosystemów

ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław
budynek C-2

T: +48 71 320 25 94
F: +48 71 328 35 04

sekretariat.wefim@pwr.edu.pl
www.wefim.pwr.edu.pl
www.pwr.edu.pl

REGON: 000001614
NIP: 896-000-58-51

Nr konta:
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434